**Гомжин Иван Васильевич. Технологические процессы и реакторы плазмохимического травления микроструктур элементов СБИС : Дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 : Воронеж, 2003 208 c. РГБ ОД, 61:04-5/1609**